



電気学会センサ・マイクロマシン部門 部門大会
第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」
シンポジウム

最優秀技術展示賞

東京工業大学

科学技術創成研究院 未来産業技術研究所

JST-CREST 「ナノ慣性計測デバイス・
システム技術とその応用創出」 殿

貴所の技術展示は第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムにおいて参加者の投票の結果最優秀技術展示賞に選ばれました

ここに貴所の事業がますます発展することを祈念して記念品を贈り表彰いたします

平成28年10月26日

電気学会 センサ・マイクロマシン部門

部門長 鈴木 博章

